Poser session 2 (P21-P40)

P21-P40

For the poster session, presenters have created a video file or GA (Graphical Abstract). Please check them beforehand.

Please note that some presenters do not provide their GA or video files in advance.

Mon. May 24, 2021 11:45 AM - 2:45 PM P21-P40

[P40]少量の Seを添加した Pt/TiO2触媒のメチルシクロヘキサン脱水素特性 〇伊藤 大弥¹、山本 剛¹、岸田 昌浩¹、加藤 譲²、森田 健太郎²、大橋 亜珠香² (1. 九州大、2. 日鉄エンジニアリング)